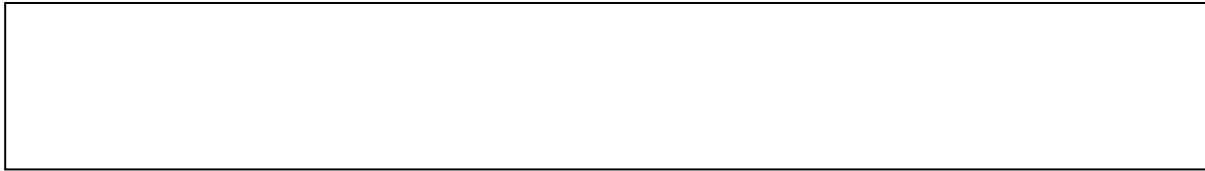


02



2016 12 14

20-14nm

ALD

1,326.37

专项名称	项目名称	课题名称	课题编号	本次收到 补助金额
“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”国家科技重大专项 2016 年度项目	20-14nm 先导产品工艺开发	ALD 金属有机前驱体产品的开发和 安全离子注入产 品开发	2016ZX02301 003-004-004	1,326.37 万元

1,326.37

2015

29.83%

16 -

2016 12 15